# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# FORMATION OF ELECTOCONDUCTIVE FILM ON POLYIMIDE RESIN SURFACE

Patent Number:

JP10245444

Publication date:

1998-09-14

Inventor(s):

MIURA TAKESHI; KIYOTA MASARU; KUSAKA MASARU; NAWAFUNE

HIDEMI

Applicant(s)::

NIPPON RIIRONAALE KK

Requested Patent:

III JP10245444

Application

Number:

JP19970052016 19970306

Priority Number(s):

IPC Classification:

C08J7/06; C08G73/10; C08J7/14

EC Classification:

Equivalents:

### **Abstract**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method that can efficiently introduce sulfo groups onto the surface of polyimide resin in an excellent working environment and an form an electrocoductive film on the surface of the polyimide resin with high adhesion between them.

SOLUTION: This method has the following process steps: (1) the surface of a polyimide resin is sulfonated with sulfuric acid in hydrogen peroxide or acetic anhydride and the introduced sulfo groups are neutralized; (2) the sulfo groups are treated with a solution containing metal ion to exchange the metal salt of the sulfo group; and (3) the metallic ion formed on the surface of polyimide resin is reduced to form a metallic film on the polyimide resin surface.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-245444

(43)公開日 平成10年(1998)9月14日

(51) Int. C1. CO 8 J CO 8 G CO 8 J	裁別配号 7/06 CFG 73/10 7/14 CFG	C08J 7/06 CFG A C08G 73/10 C08J 7/14 CFG
•	審査請求 未請求 請求項の数 2	OL (全4頁)
(21)出願番号	特願平9-52016	(71)出願人 591138566 日本リーロナール株式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)3月6日	東京都中央区日本橋馬喰町1丁目14番5号 (72)発明者 三浦 武之 埼玉県大宮市島町1178-3

FΙ

清田 優

ウスA-201

(74)代理人 弁理士 中村 稔 (外7名)

埼玉県北足立郡伊奈町栄1-146-5

大阪府高槻市真上町5丁目38-34

埼玉県上尾市五番町7-3 パークサイドハ

(72)発明者

(72)発明者 日下 大

(72)発明者 繩舟 秀美

(54)【発明の名称】ポリイミド樹脂表面への導電性皮膜形成方法

### (57)【要約】

【課題】 作業環境に優れ、かつポリイミド樹脂の表面 にスルホ基を効率良く導入することができるとともに、 ポリイミド樹脂の表面に優れた密着力をもって導電性皮 膜を形成できる方法を提供する。

識別記号

【解決手段】 以下の工程を有する。

- (1) ポリイミド樹脂表面を過酸化水索又は無水酢酸中 で硫酸によりスルホン化することによって、ポリイミド 樹脂表面にスルホ基を導入した後、中和する工程、
- (2) 前記スルホ基を、金属イオン含有液で処理するこ とにより、前記スルホ基の金属塩に変換する工程、及び (3) 前記ポリイミド樹脂の表面に形成された前記金属 イオンを還元して、前記ポリイミド樹脂表面に金属皮膜 を形成させる工程。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリイミド樹脂表面に導電性皮膜を形成 \*\*する方法であって、以下の工程:

- 一(1)ポリイミド樹脂表面を過酸化水素又は無水酢酸中 で硫酸によりスルホン化することによって、ポリイミド 樹脂表面にスルホ基を導入した後、中和する工程、
- (2) 前記スルホ基を、金属イオン含有液で処理するこ とにより、前記スルホ基の金属塩に変換する工程、及び (3) 前記ポリイミド樹脂の表面に形成された前記金属 イオンを退元して、前記ポリイミド樹脂表面に金属皮膜 10 を形成させる工程、を含有することを特徴とする方法。 【請求項2】 前記金属イオンが、ニッケルイオン、コ パルトイオン及びそれらの混合物からなる群から選択さ れる請求項1に記載の方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、作業環境に優れ、 かつポリイミド樹脂の表面にスルボ基を効率良く導入す ることができる、ボリイミド樹脂の表面に導電性皮膜を 形成する方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】不導体樹脂基板上に導電性皮膜を形成す る方法として、古くから、無電解めっき処理が使用され ている。しかしながら、無電解めっき処理液に使用され るホルマリンの発癌性の問題や、BDTAの規制、廃液の海 洋投棄の制限等により、無電解めっき処理を取り巻く環 境が年々厳しくなって来ている。また、無電解めっき処 理は、多くの工程からなるため、長時間を要する。更 に、無電解めっき処理液の管理が煩雑である等の問題が ある。そのため、無電解めっき処理に替わる、不導体樹 脂基板における新しい導電性皮膜形成方法が強く要望さ れるようになっている。本件出願人は、既に、不導体樹 脂の表面に導電性皮膜を形成する方法について検討し、 特願平7-112798号として出願した。この不導体 樹脂表面に導電性皮膜を形成する方法は、以下の工程:

(1) 不導体樹脂表面に酸性基を導入する工程、(2) 前記酸性基を金属イオン含有液で処理することにより、 前記酸性基の金属塩に変換する工程、及び(3)前記不 導体樹脂の前記金属塩を還元して、前記不導体樹脂表面 に金属皮膜を形成させる工程、を含有するものである。 この方法により、従来の無電解めっき処理方法に比べ て、工程数が極めて少なく、作業環境及び環境汚染防止 に優れ、薄膜でめっき層を形成できるとともに、不導体 樹脂基板表面に対する密着性に優れた導電性皮膜を形成 することが可能となった。

【0003】しかしながら、不導体樹脂として、ポリイ ミド樹脂を使用する場合には、この樹脂が、耐薬品性に 優れているために、他の不導体樹脂の処理の場合に比べ て、必ずしも、スルホ基の導入を効率良く達成すること ができないことが分かった。また、スルホン化する場合 50 ことが適当である。14M未満では、スルホン化に時間

に使用する試薬として、発煙硫酸を使用することが考え られるが、作業上、それを使用することに危険を伴うこ とから、より温和な方法で、ポリイミド樹脂表面にスル ホ基を導入する方法が好ましい。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は、作 **菜環境に優れ、かつポリイミド樹脂の表面にスルホ基を** 効率良く導入することができ、しかも、ポリイミド樹脂 表面に効率良く、かつ密着力の優れた導電性皮膜を形成 することができる方法を提供することを目的とする。

#### [00051

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記目的を 達成するために鋭意検討してきた結果、ポリイミド樹脂 表面に、スルホン化反応を行う場合に、過酸化水素又は 無水酢酸中で、硫酸によりスルホン化を行うことによ り、温和な環境の下で、効率良くポリイミド樹脂表面を スルホン化することができることを見出し、本発明に到 達したものである。また、このようなスルホン化反応、 引き続く中和、金属イオン含有液処理及び還元処理によ って形成した導電性皮膜がポリイミド樹脂に対して優れ た密着力を有することを見出した。即ち、本発明は、ポ リイミド樹脂表面に導電性皮膜を形成する方法であっ て、以下の工程:

- (1) ポリイミド樹脂表面を過酸化水素又は無水酢酸中 で硫酸によりスルホン化することによって、ポリイミド 樹脂表面にスルホ基を導入した後、中和する工程、
- (2) 前記スルホ基を金属イオン含有液で処理すること により、前記スルホ基の金属塩に変換する工程、及び
- (3) 前記ポリイミド樹脂の表面に形成された前記金属 イオンを還元して、前記ポリイミド樹脂表面に金属皮膜 を形成させる工程、を含有することを特徴とする方法に 関するものである。

#### [0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明について、詳細に説 明する。本発明で使用するポリイミド樹脂は、オキシジ アニリンと、無水ビロメリット酸との反応から製造され るポリメリットイミドによって代表されるイミド五員環 を有する耐熱性樹脂の総称である。ポリイミド樹脂は、 耐熱性や、難燃性、機械的強度、更には、電気特性等に 40 優れているために、電子部品や、機械部品等の広い分野 に利用されている。特に、近年のエレクトロニクス技術 の急速な進歩において、フレキシブルブリント配線板 (FPC)を初め、TAB用フィルムキャリアや、多層 配線板等の広範囲に使用されている。ポリイミド樹脂 は、それ単独で使用してもよく、ガラス繊維強化材等の 補強材をポリイミド樹脂で含浸させたものでもよい。ま た、2種以上のポリイミド樹脂を併用してもよい。 【0007】本発明の方法では、硫酸は、一般に、14 ~17.5 M、好ましくは15~17 Mの濃度で使用する がかかり、好ましくない。一方、17.5Mよりも濃度が 高くなると、ポリイミド樹脂への反応が激しくなり、素 地を大きく劣化させるので好ましくない。硫酸によるス ルホン化温度は、一般に、40~80℃、好ましくは5 0~70℃である。また、スルホン化時間は、通常、2 ~10分、好ましくは3~6分が適当である。本発明の 方法では、硫酸を、過酸化水素および又は無水酢酸に配 合したものが使用される。これらの過酸化水素又は無水 酢酸は、スルホン化反応を促進するために使用される。 従って、硫酸を使用する温和な条件の下で、スルホン化 反応を行うことができる。

【0008】過酸化水素は、一種の酸化剤として使用さ れ、通常、0.01~0.1%、好ましくは0.03~0.07 %の濃度で使用される。無水酢酸は、一種の溶媒として 使用され、例えば、硫酸を添加した場合に、含まれる水 分と反応し、酢酸を形成することによって水分を除去 し、硫酸のスルホン化作用を強化するのに有効である。 ポリイミド樹脂の表面には、硫酸との反応物であるスウ エラー層というゲル層を生じる。この層が存在すると、 後工程の金属イオンの吸着量の低下及び密着力低下の原 20 因となり、密着性の良好な皮膜を得るには不都合とな · る。そのため、本発明の方法では、スルホン化反応の 後、アルカリ性溶液により中和する作業が必要となる。 【0009】中和に使用するアルカリ溶液としては、ア ルカリ金属の水酸化物を好適に挙げることができる。具 体的には、水酸化ナトリウムや、水酸化カリウム等を使 用することができる。アルカリ溶液中における水酸化物 の濃度は、例えば、0.5~3M、好ましくは1~2Mと することが適当である。アルカリ裕液は、これらの水酸 化物とともに、エタノールや、メタノール等のアルコー 30 ルを併用することが好ましい。アルコールは、アルカリ 溶液の重量に基づいて、例えば、60~70重量%、好 ましくは65~70重量%の量で使用することが適当で ある。中和は、好ましくは、15~50℃、特に好まし くは20~30℃の温度で、例えば、1~5分、好まし くは1~3分行うのが適当である。

【0010】ポリイミド樹脂の表面に導入されたスルホ 基の量は、例えば、スルホ基を導入後、試料を5%硝酸 で剥離し、原子吸光分光光度計により測定した場合に、 通常、1×10<sup>18</sup>~3×10<sup>18</sup>個/cm<sup>2</sup>、好ましくは、 1.5×1016~2.8×1016個/cm2 であることが適当 である。次いで、中和されたポリイミド樹脂は、金属イ オン含有液で処理する。この工程は、スルホ基がカチオ ン交換基として機能し、樹脂表面でイオン交換反応又は 金属イオンの吸着反応が生じる工程である。金属イオン 含有液に含まれる金属イオンとしては、その後の還元剤 による処理によって金属層を形成した場合に、それらの 金属層が導電性となるものであれば、特に制限なく使用 することができる。具体的には、このような金属イオン としては、チタン、鉄、クロム、コバルト、ニッケル等 50 膜には、通常の方法に従って、種々の処理が施される。

の遷移金属が挙げられ、好ましくは、ニッケルイオン、 コパルトイオン、若しくはこれらのイオンの混合物等が 好ましいものとして挙げられる。

【0011】金属イオンは、一般に金属塩として金属イ オン含有液に配合される。例えば、硫酸塩や、塩化物、 硝酸塩、酢酸塩、塩基性炭酸塩等の形で配合され、その 塩の形態は、当業者には自明である。金属イオン含有液 における金属イオンの濃度は、通常、0.01~1 M、好ま しくは0.02~0.1 Mが適当である。複数の金属イオン を使用する場合には、全体で例えば0.01~1M、好ま しくは0.02~0.1 Mが適当である。金属イオン含有液 は、一般的には、水溶液として使用される。但し、使用 する金属イオンによって、媒体がメタノール等の有機媒 体である有機溶液であってもよい。なお、必要に応じ て、金属イオン含有液には、凹を維持するための安定剤 や、更には金属イオンの沈殿防止のための錯化剤等を配 合することができる。

【0012】後述するスルホ基と金属イオンとの反応に より、金属イオン含有液のpHは、低下するので、水酸化 物イオンの補充のために、金属イオン含有液のpHは、弱 酸性~中性、具体的にはpH2~6、好ましくは3~4に 調整することが好ましい。金属イオン含有液による処理 は、例えば、中和されたポリイミド樹脂を金属イオン含 有液に浸漬することによって行うことができる。この処 理温度は、例えば、10~40℃、好ましくは20~3 0℃が適当である。また、処理時間は、例えば、1~1 0分、好ましくは3~7分が適当である。次いで、金属 イオン含有液により処理を経たポリイミド樹脂には、そ の表面に形成されているスルホ基の金属イオンを金属皮 膜に変えるために、選元処理を行う。

【0013】スルホ基の金属イオンを遠元するのに使用 される還元剤としては、このような金属イオンを還元し て、金属を析出させることができるものであれば、特に 制限なく使用することができる。このような還元剤とし ては、例えば、水素化ホウ素ナトリウムや、ジメチルア ミンポラン(DMAB)、トリメチルアミンポラン(TMAB)、ヒ ドラジン及びその誘導体、亜硫酸ナトリウム等の亜硫酸 金属塩、次亜燐酸ナトリウム等の次亜燐酸金属塩等を挙 げることができる。還元剤は、通常溶液の形で使用され 40 る。還元剤の量は、通常、0.003~0.02M、好まし くは0.005~0.009Mが適当である。0.003M未 満では、還元反応が遅くなるので好ましくない。また、 0.02Mを越えると、析出した金属が脱落し易いので好 ましくない。

【0014】遠元処理は、一般に、20~50℃、好ま しくは25~30℃において、3~60分、好ましくは 10~30分で十分である。得られた導電性皮膜の厚み は、好ましくは50~250mm、特に80~200mmと することができる。このようにして形成された導電性皮 例えば、パネルめっき法においては、電気銅めっき処理 が行われ、セミアディティブ法においては、必要に応じ て無電解銅めっき処理、レジストパターン形成処理、電 気鋼めっき処理、はんだめっき処理、レジスト除去処 理、はんだ剥離処理等の従来より公知の各処理が順次行 われる。例えば、電気銅めっきでは、従来から使用され ている硫酸銅めっきが使用される。めっき処理は、例え ば、25℃、電流密度は、1~3人/血²にて、25~3 0 μm で行われる。

【0015】なお、必要に応じて、脱脂処理や、水洗処 10 理、エッチング処理、防錆処理等の周知の処理を付加し てもよい。

#### [0016]

【実施例】以下、本発明について、実施例により更に詳 細に説明するが、本発明の範囲は、これらの実施例によ って限定されるものではない。

#### 実施例1

無水酢酸中に、16 M硫酸及び0.05%過酸化水素とな るように硫酸及び過酸化水素を配合し、スルホン化溶液 を調製した。このスルホン化溶液に、厚み50 µm のポ 20 リイミド樹脂板(東レ・デュポン社製、カプトンフィル ム200日)を60℃で4分間浸漬することにより、ポ リイミド樹脂板の表面にスルホ基を導入した。得られた ポリイミド樹脂板を、1 Mの水酸化カリウム/エタノー ル密液 (エタノール70重量%) に、25℃で2分間浸 漬することによって中和した。この表面を5%硝酸で剥 離後、原子吸光分光光度計により測定した結果、表面上 のスルホ基の量は、2.8×10<sup>18</sup>個/cm<sup>2</sup> であった。次 に、ポリイミド樹脂板を、0.025Mの硫酸ニッケル、 0.025Mの硫酸コパルトを含有する混合溶液に、室温 30 cmであった。 (25℃)で5分間浸漬することによって、ポリイミド 樹脂板表面に形成したスルホ基に金属イオンを吸着させ た後、0.007Mの NaBH。水溶液によって25℃で30 分間浸漬することによって還元した。得られたポリイミ ド樹脂板の表面の電気電導率は、0.0425/□(11. 9 Ω/□) であった。また、還元処理後の表面は、金属 光沢を呈していた。ニッケルーコパルトからなる導電性 皮膜を有するポリイミド樹脂板の表面に、硫酸銅めっき により、2A/dm² で25 μm のめっきをし、90° ビー ル強度を測定した結果、0.8kgf/cmであった。

#### 【0017】 実施例2

過酸化水素に、16M硫酸及び0.05%過酸化水素とな るように硫酸を配合し、スルホン化溶液を調製した。こ

のスルホン化溶液に、厚み50μmのポリイミド樹脂板 (東レ・デュポン社製、カプトンフィルム200H)を 60℃で4分間浸漬することにより、ポリイミド樹脂板 の表面にスルホ基を導入した。得られたポリイミド樹脂 板を、1Mの水酸化カリウム/エタノール溶液(エタノ ール70重量%) に、25℃で2分間浸漬することによ って中和した。この表面を5%硝酸で剥離後、原子吸光 分光光度計により測定した結果、表面上のスルホ基の量 は、1.8×1010個/cm2 であった。次に、ポリイミド 樹脂板を、0.025Mの硫酸ニッケル及び0.025Mの 硫酸コパルトを含有する混合溶液に、室温 (25℃)で 5分間浸漬することによって、ポリイミド樹脂板表面に 形成したスルホ基に金属イオンを吸着させた後、0.00 7 Mの NaBH、水溶液によって25℃で30分間浸漬する ことによって選元した。得られたポリイミド樹脂板の表 面の電気電導率は、0.0678/□ (15.0Ω/□) で あった。また、選元処理後の表面は、金属光沢を呈して いた。ニッケルーコバルトからなる導電性皮膜を有する ポリイミド樹脂板の表面に、硫酸銅めっきにより、2人 ta<sup>2</sup> で25 μm のめっきをし、90° ビール強度を測定 した結果、0.8kgf/cmであった。

#### 【0018】 実施例3

金属イオンとして、銅イオンを使用したことを除いて、 実施例1を繰り返した。得られたポリイミド樹脂表面の 電気電導率は、0.01S/□ (100Ω/□) であっ た。また、還元処理後の表面は、金属光沢を呈してい た。銅からなる導電性皮膜を有するポリイミド樹脂板の 表面に、硫酸銅めっきにより、 2A/dm² で 25 μm のめ っきをし、90° ビール強度を測定した結果、0.3kgf/

#### [0019]

【発明の効果】本発明によれば、発煙硫酸を使用しない 温和な条件でスルホン化することができるので、作業環 境に優れている。また、硫酸を、過酸化水素又は無水酢 酸の存在下に使用するので、ポリイミド樹脂の表面にス ルホ基を効率良く導入することができる。本発明の方法 は、特に、ニッケルや、コバルトからなる導電性皮膜を 形成することができる。更に、本発明の方法は、無電解 めっき処理により導電性皮膜を形成する場合に比べて、 簡略化した工程でポリイミド樹脂という耐薬品性に優れ た樹脂の表面を優れた密着力(例えば、ビール強度で示 されるように)をもって形成することができる。

#### JP 10-245444 A

CLAIMS DETAILED DESCRIPTION TECHNICAL FIELD PRIOR ART EFFECT OF THE INVENTION TECHNICAL PROBLEM MEANS

### **EXAMPLE**

[Translation done.]

#### \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **DETAILED DESCRIPTION**

### [Detailed Description of the Invention]

[0001]

[The technical field to which invention belongs] this invention relates to the technique of forming a conductive coat in the front face of a polyimide resin which is excellent in a work environment and can introduce a sulfonic group efficiently on the surface of a polyimide resin.

[0002]

[Description of the Prior Art] Electroless-plating processing is used as the technique of forming a conductive coat on a nonconducing resin substrate for

many years. However, the environment which surround electroless-plating processing becomes severe every year by the carcinogenic problem of the formalin used for electroless-plating processing liquid, regulation of EDTA, a limit of the sea dumping of waste fluid, etc. Moreover, since electroless-plating processing consists of many processes, a long time is required. Furthermore, there is a problem of the grade with the complicated management of electroless-plating processing liquid. Therefore, the conductive new coat formation technique in a nonconducing resin substrate replaced with electroless-plating processing requests strongly. This applicant already examined how to form a conductive coat in the front face of a nonconducing resin, and applied as Japanese Patent Application No. 112798 [ seven to ]. By processing the process and the (2) aforementioned acidic group which introduce an acidic group into the following process:(1) nonconducing resin front faces with metal ion inclusion liquid, the technique of forming a conductive coat in this nonconducing resin front face returns the aforementioned metal salt of the process changed into the metal salt of the aforementioned acidic group, and the (3) aforementioned nonconducing resin, and contains the process which makes a metallic film form in the aforementioned nonconducing resin front face. While there were very few processes, it was excellent in a work environment and environmental-pollution prevention and could form the plating layer by the thin film by this technique compared with the conventional electroless-plating art, it was enabled to form the conductive coat excellent in the adhesion to a nonconducing resin substrate

front face.

[0003] However, it turns out that an introduction of a sulfonic group cannot necessarily be efficiently attained as a nonconducing resin compared with the case of processing of other nonconducing resins since this resin is excellent chemical-resistant in using a polyimide resin. Moreover, although it can consider using an oleum as a reagent to use when sulfonating, the technique of introducing a sulfonic group into a polyimide-resin front face by milder technique from following risk on using it is desirable on work.

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] Therefore, this invention is excellent in a work environment, and can introduce a sulfonic group efficiently on the surface of a polyimide resin, moreover, is efficient on a polyimide-resin front face, and aims at offering the technique of forming the conductive coat which was excellent in the adhesion force.

[0005]

[Means for Solving the Problem] In order to attain the above-mentioned purpose, as a result of having inquired zealously, when performing a sulfonation reaction on a polyimide-resin front face, by performing a sulfuration with a sulfuric acid, under a mild environment, this invention person used to find out that a polyimide-resin front face can be sulfonated efficiently, and used to reach this invention in a hydrogen peroxide or an acetic anhydride. Moreover, the conductive coat formed by such saturation that sulfonation-reacts and continues, metal ion inclusion liquid processing, and

reduction processing found out having the adhesion force which was excellent to the polyimide resin. Namely, by this invention's being the technique of forming a conductive coat in a polyimide-resin front face, and sulfonating the following process:(1) polyimide-resin front faces with a sulfuric acid in a hydrogen peroxide or an acetic anhydride By processing the process and the (2) aforementioned sulfonic group to neutralize with metal ion inclusion liquid, after introducing a sulfonic group into a polyimide-resin front face The process changed into the metal salt of the aforementioned sulfonic group and the aforementioned metal ion formed in the front face of the (3) aforementioned polyimide resin are returned, and it is related with the technique characterized by containing the process which makes a metallic film form in the aforementioned polyimide-resin front face.

[0006]

The polyimide resin used by this invention is the general term of the heat resistant resin which has the imido five membered ring represented by the poly-merit imide manufactured from the reaction of oxy-dianyline and pyromellitic dianhydride. Further, thermal resistance, fire retardancy, a mechanical strength, and since it excels in the electrical property etc., the polyimide resin is used for large fields, such as electronic parts and a machine part. Especially, in rapid progress of electronics technique in recent years, the flexible printed wiring board (FPC) is used for the tape carrier package for

TAB, and large areas, such as a multilayer-interconnection plate, at first. The

[Embodiments of the Invention] Hereafter, this invention is explained in detail.

polyimide resin could be used by independent [it] and could infiltrate reinforcing materials, such as a glass fiber reinforcement, by the polyimide resin. Moreover, you may use together two or more sorts of polyimide resins. [0007] Generally by the technique of this invention, it is appropriate 14-17.5M, and to use a sulfuric acid by the concentration of 15-17M preferably. A sulfuration takes time and it is not desirable less than [14M]. On the other hand, if concentration becomes high rather than 17.5M, since the reaction to a polyimide resin will become intense and will degrade a base greatly, it is not desirable. Generally 40-80 degrees C of the sulfonation temperature by the sulfuric acid are 50-70 degrees C preferably. Moreover, 3 - 6 minutes is usually preferably suitable for sulfonation time for 2 to 10 minutes, the technique of this invention -- a sulfuric acid -- a hydrogen peroxide -- and -- or what was blended with the acetic anhydride is used These hydrogen peroxides or acetic anhydrides are used in order to promote a sulfonation reaction. Therefore, a sulfonation reaction can be performed under the mild conditions which use a sulfuric acid. [0008] A hydrogen peroxide is used as a kind of oxidizer, and is usually preferably used by 0.03 - 0.07% of concentration 0.01 to 0.1%. The acetic anhydride is effective in reacting with the moisture contained, removing moisture by forming an acetic acid, and strengthening a sulfonation operation of a sulfuric acid, when it is used as a kind of solvent, for example, a sulfuric acid is added. On the surface of a polyimide resin, a gel layer called the \*\*\*\*\*\* layer which is a reactant with a sulfuric acid is produced. If this

layer exists, it will become inconvenient for becoming the cause of a fall of the amount of adsorption of the metal ion of a back process, and an adhesion force fall, and obtaining the coat with good adhesion. Therefore, by the technique of this invention, the work neutralized by the alkaline solution is needed after a sulfonation reaction.

[0009] As an alkali solution used for saturation, the hydroxide of alkali metal can be mentioned suitably. Specifically, a sodium hydroxide, a potassium hydroxide, etc. can be used. It is appropriate 0.5-3M, and to set concentration of the hydroxide in an alkali solution to 1-2M preferably. As for an alkali solution, it is desirable to use alcohol, such as ethanol and a methanol, together with these hydroxides. It is appropriate for alcohol to use it in 65 -70% of the weight of an amount preferably 60 to 70% of the weight based on the weight of an alkali solution. It is appropriate for saturation to be 20-30 degrees C in temperature preferably, for example, to perform 15-50 degrees C preferably especially, for 1 to 3 minutes for 1 to 5 minutes. [0010] the case where the amount of the sulfonic group introduced on the surface of the polyimide resin exfoliated with the nitric acid 5%, and measures a sample by the atomic absorption spectro-photometer after introducing a sulfonic group -- usually -- 1x1018-3x1018 piece/cm2 -- desirable --1.5x1018-2.8x1018 piece/cm2 it is -- things are suitable Subsequently, the neutralized polyimide resin is processed with metal ion inclusion liquid. This process is a process which a sulfonic group functions as a cation-exchange machine, and an ion exchange reaction or the adsorption reaction of a metal

ion produces on a resin front face. If those metal layers serve as conductivity when a metal layer is formed by processing by the subsequent reducing agent as a metal ion contained in metal ion inclusion liquid, it can be especially used without a limit. Specifically, as such a metal ion, transition metals, such as titanium, iron, chromium, cobalt, and nickel, are mentioned, and the mixture of nickel ion, cobalt ion, or these ion etc. is preferably mentioned as a desirable thing.

[0011] Generally a metal ion is blended with metal ion inclusion liquid as a metal salt. for example, it blends in type, such as a sulfate, and a chloride, a nitrate, acetate, a basic carbonate, -- having -- the gestalt of the salt -- this contractor -- obvious -- it is . 0.02-0.1M are usually preferably suitable for the concentration of the metal ion in metal ion inclusion liquid 0.01 to 1 M. When using two or more metal ions, 0.02-0.1M are preferably suitable 0.01 to 1 M on the whole, for example. Generally metal ion inclusion liquid is used as aqueous solution. However, you may be the organic solution whose mediums are organic mediums, such as a methanol, by the metal ion to use in addition, the stabilizer for maintaining pH in metal ion inclusion liquid if needed -- the complexing agent for precipitation prevention of a metal ion etc. can be blended further

[0012] Since pH of metal ion inclusion liquid falls by the reaction of the sulfonic group and metal ion which are mentioned later, on an acescence - neutral, and concrete target, it is desirable pH 2-6 and to adjust pH of metal ion inclusion liquid to 3-4 preferably because of a supplement of the hydroxide

ion. Processing by metal ion inclusion liquid can perform the polyimide resin which harmonized inside by flooding with metal ion inclusion liquid. 10-40-degree C 20-30 degrees C are preferably suitable for this processing temperature, for example. Moreover, 3 - 7 minutes is preferably suitable for the processing time for 1 to 10 minutes, for example. Subsequently, in order to change into a metallic film the metal ion of the sulfonic group currently formed in the front face, reduction processing is performed to the polyimide resin which passed through processing with metal ion inclusion liquid. [0013] If such a metal ion can be returned and a metal can be made to separate as a reducing agent used for returning the metal ion of a sulfonic group, it can be especially used without a limit. As such a reducing agent, hypophosphorous acid metal salts, such as sulfurous-acid metal salts, such as a sodium borohydride, and dimethylamine borane (DMAB), a trimethylamine borane (TMAB), a hydrazine and its derivative, a sodium sulfite, and a specific hypophosphite, etc. can be mentioned, for example. A reducing agent is usually used in the type of a solution. 0.005-0.009M are usually preferably suitable for the amount of a reducing agent 0.003 to 0.02 M. 0. Since a reduction reaction becomes slow, it is not desirable less than [003M]. Moreover, if 0.02M are exceeded, since the separated metal will tend to be omitted, it is not desirable.

[0014] Generally 20-50 degrees C of reduction processings are preferably enough in 10 - 30 minutes in 25-30 degrees C preferably for 3 to 60 minutes. 50-250nm of the thickness of the obtained conductive coat can be set to

80-200nm especially preferably. Thus, according to usual technique, various processings are performed to the formed conductive coat. For example, in the panel galvanizing method, electrolytic copper plating processing is performed and each processing better known than the former, such as non-electrolytic-copper plating processing, resist pattern formation processing, electrolytic copper plating processing, solder plating processing, resist elimination processing, and solder sublation processing, is performed one by one in a semi additive process if needed. For example, in electrolytic copper plating, the copper-sulfate plating currently used from the former is used. Plating processing is 25 degrees C and current density is 1-3A/dm2.

[0015] In addition, you may add well-known processings, such as degreasing processing, and rinsing processing, etching processing, rustproof processing, if needed.

[0016]

[Example] Hereafter, although an example explains this invention still in detail, the domain of this invention is not limited by these examples.

Into the example 1 acetic anhydride, the sulfuric acid and the hydrogen peroxide were blended so that it might become 16M sulfuric acid and 0.05% hydrogen peroxide, and the sulfonation solution was prepared. To this sulfonation solution, it is the thickness of 50 micrometers. The sulfonic group was introduced into the front face of a polyimide-resin plate by immersing a polyimide-resin plate (Toray Industries and the Du Pont make, Kapton film

200H) for 4 minutes at 60 degrees C. The obtained polyimide-resin plate was neutralized by flooding with the potassium hydroxide / ethanol solution of 1M (70 % of the weight of ethanol) for 2 minutes at 25 degrees C. the result which measured this front face by the atomic absorption spectro-photometer after sublation with the nitric acid 5% -- the amount of the sulfonic group on a front face -- 2.8x1018 piece/cm2 it was . Next, 0.007M after making a metal ion stick to the sulfonic group which formed the polyimide-resin plate in the polyimide-resin plate front face by being immersed in the mixed solution containing the nickel sulfate of 0.025M, and the cobalt sulfate of 0.025M for 5 minutes at a room temperature (25 degrees C) It returned by being immersed for 30 minutes at 25 degrees C by the NaBH4 aqueous solution. The electric electric conductivities of the front face of the obtained polyimide-resin plate were 0.042S/\*\* (11.9ohm/\*\*). Moreover, the front face after reduction processing was presenting metallic luster. To the front face of the polyimide-resin plate which has the conductive coat which consists of nickel-cobalt, it is 2A/dm2 by copper-sulfate plating. 25 micrometers It was 0.8kgf/cm, as a result of galvanizing and measuring 90 degree Peel intensity. [0017] The sulfuric acid was blended with example 2 hydrogen peroxide so that it might become 16M sulfuric acid and 0.05% hydrogen peroxide, and the sulfonation solution was prepared. To this sulfonation solution, it is the thickness of 50 micrometers. The sulfonic group was introduced into the front face of a polyimide-resin plate by immersing a polyimide-resin plate (Toray Industries and the Du Pont make, Kapton film 200H) for 4 minutes at 60

degrees C. The obtained polyimide-resin plate was neutralized by flooding with the potassium hydroxide / ethanol solution of 1M (70 % of the weight of ethanol) for 2 minutes at 25 degrees C. the result which measured this front face by the atomic absorption spectro-photometer after sublation with the nitric acid 5% -- the amount of the sulfonic group on a front face -- 1.8x1018 piece/cm2 it was . Next, 0.007M after making a metal ion stick to the sulfonic group which formed the polyimide-resin plate in the polyimide-resin plate front face by being immersed in the mixed solution containing the nickel sulfate of 0.025M, and the cobalt sulfate of 0.025M for 5 minutes at a room temperature (25 degrees C) It returned by being immersed for 30 minutes at 25 degrees C by the NaBH4 aqueous solution. The electric electric conductivities of the front face of the obtained polyimide-resin plate were 0.067S/\*\* (15.00hm/\*\*). Moreover, the front face after reduction processing was presenting metallic luster. To the front face of the polyimide-resin plate which has the conductive coat which consists of nickel-cobalt, it is 2A/dm2 by copper-sulfate plating. 25 micrometers It was 0.8kgf/cm, as a result of galvanizing and measuring 90 degree Peel intensity. [0018] As example 3 metal ion, the example 1 was repeated except for having used the copper ion. The electric electric conductivities on the obtained front face of a polyimide resin were 0.01S/\*\* (100ohm/\*\*). Moreover, the front face after reduction processing was presenting metallic luster. To the front face of the polyimide-resin plate which has the conductive coat which

consists of copper, it is 2A/dm2 by copper-sulfate plating. 25 micrometers It

was 0.3kgf/cm, as a result of galvanizing and measuring 90 degree Peel intensity.

[0019]

[Effect of the Invention] Since it can sulfonate on the mild conditions which do not use an oleum according to this invention, it excels in the work environment. Moreover, since a sulfuric acid is used for the bottom of presence of a hydrogen peroxide or an acetic anhydride, a sulfonic group can be efficiently introduced on the surface of a polyimide resin. Especially the technique of this invention can form nickel and the conductive coat which consists of cobalt. Furthermore, the technique of this invention can form the front face of a resin which is called a polyimide resin and which was excellent chemical-resistant at the simplified process with the outstanding adhesion force (for example, it is shown by the Peel intensity like) compared with the case where a conductive coat is formed by electroless-plating processing.

[Translation done.]

## [Claim(s)]

[Claim 1] By being the technique of forming a conductive coat in a polyimide-resin front face, and sulfonating the following process:(1) polyimide-resin front faces with a sulfuric acid in a hydrogen peroxide or an acetic anhydride After introducing a sulfonic group into a polyimide-resin front face, the process and the (2) aforementioned sulfonic group to neutralize by processing with metal ion inclusion liquid Technique characterized by returning

the process changed into the metal salt of the aforementioned sulfonic group, and the aforementioned metal ion formed in the front face of the (3) aforementioned polyimide resin, and containing the process which makes a metallic film form in the aforementioned polyimide-resin front face.

[Claim 2] Technique according to claim 1 by which the aforementioned metal ion is chosen from the group which consists of nickel ion, cobalt ion, and those mixture.

[Translation done.]